國立交通大學 工學院專班--半導體材料與製程設備學程 系(所) 95 學年度第 一 學期課程計畫表

當課	永課	課程名稱			學	時	教 師		上課時間						
學 期號	久號	中文	英 文(有永久課號者免填)	選修	分	數	人事代碼	_	=	三	四	五	六		
	ISR 5601		Introduction to Semiconductor Manufacturing Technology	選	3	3	張 翼 T8802		IJK EF205						
	ISR 5602	電漿與薄膜製程技術	Plasma and Thin Film Technology	選	3	3	陳家富 T6924					IJK EF205			
	ISR 5603	主導體型程設備機論	Introduction to Semiconductor Equipment.	選	3	3	游欽宏 PT809			IJK EE324					
	ISR 5604	電子與光電材料	Electronic and Optoelectronic Materials	選	3	3	吳耀銓 T8825	IJK EF207							
	ISR 5606	1111111111111	Introduction to Materials Science and Engineering	選	3	3	陳 智 T8925				IJK EF205				
		專題討論(原名稱:半 導體產業經濟及管理 導論)	Seminar	必	3	3	張 立 T8627						BCD EE324		
	ISE 5001	碩士論文研究	Thesis Research	必	3	3	指導教授								

國立交通大學 工學院專班--半導體材料與製程設備學程 系(所) 95 學年度第 二 學期課程計畫表

永久	課程名稱				時	教 師	上課時間					
課號	中文	英 文 (有永久課號者免填)	選修	分	數	人事代碼	-	11	111	四	五	六
	 	Materials Characterization for Semiconductors	選	3	3	張 立 T8627 潘扶民 T9241				IJK EF205		
		Semiconductor Device Physics	選	3	3	張 翼 T8802		IJK EF201				
ISR 5148	封裝技術與設備	Packaging Technology and Equipment	選	3	3	陳仁浩 T8505	IJK EE210					
ISE 5201	平面顯示材料及元件	Flat Panel Display Materials and Devices	選	3	3	林宏洲 T8918			IJK EF201			
ISR 5139		Semicon In Photolithography, Cleaning and Inspection	選	3	3	賴振民 PTF49					IJK EE210	
-~-	碩士論文研究	Thesis Research	必	3	3	指導教授						

備註:碩士論文研究限制有簽指導教授協議書且繳至專班辦公室者才能選修